

平成27年度 かき処理・加工施設監視計画及び監視結果(再掲)

	施設数	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			年間		
		設定監視 計画件数 (a)	監視実 施件数 (b)	監視実 施率(% (b/a)	設定監視 計画件数 (c)	監視実 施件数 (d)	監視実 施率(% (d/c)	設定監視 計画件数 (e)	監視実 施件数 (f)	監視実 施率(% (f/e)	設定監視 計画件数 (g)	監視実 施件数 (h)	監視実 施率(% (h/g)	設定監視 計画件数 (h)=(a+c+ e+g)	監視実 施件数 (i)=(b+d+f +h)	監視実 施率(% (i/h)
かき処理場	75	0	3	--	43	73	170%	104	86	83%	42	6	14%	189	168	89%
かき入札場	3	0	0	--	1	0	0%	4	2	50%	2	1	50%	7	3	43%
かき袋詰め加工	58	0	2	--	35	45	129%	84	93	111%	49	30	61%	168	147	88%
合 計	136	0	5	--	79	118	149%	192	181	94%	93	37	40%	364	318	87%